SOLID-STATE COLOR IMAGE PICKUP DEVICE OF TRIPPLE-LAYER FOUR-STORY STRUCTURE

Publication number: JP58103165

Publication date: 1983-06-20

Inventor: TABEI MASATOSHI

Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international: G02B5/20; H01L27/146; H01L31/0264; H01L31/09;

H04N5/335; H04N9/07; G02B5/20; H01L27/146; H01L31/0264; H01L31/08; H04N5/335; H04N9/07; (IPC1-7): G02B5/20; H01L27/14; H01L31/08; H04N9/04

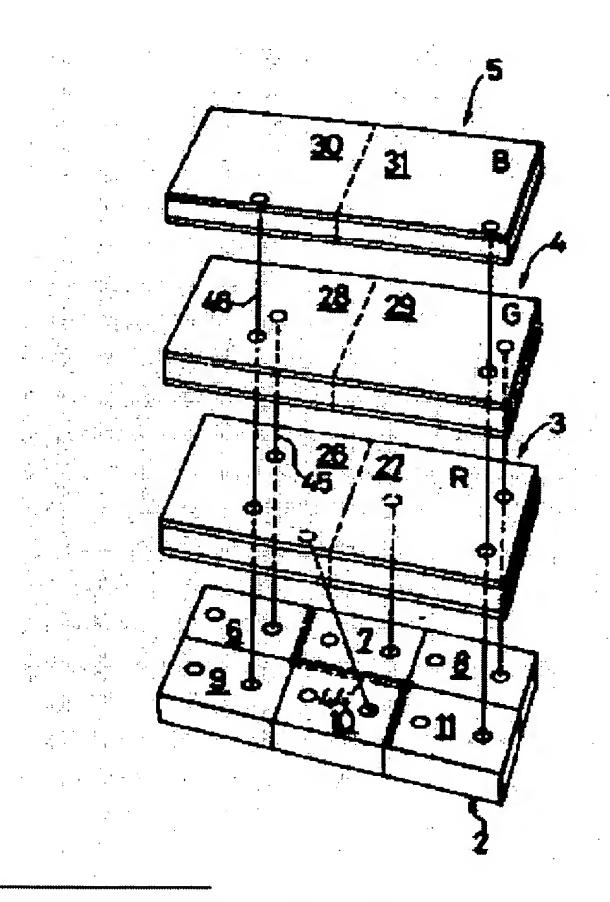
- european: H01L27/146F2M; H01L27/146P; H01L31/09

Application number: JP19820181482 19821018 Priority number(s): US19810330928 19811215

Report a data error here

Abstract of **JP58103165**

PURPOSE: To obtain the solid-state color image pickup device giving a distinct image at low cost of manufacture by a method wherein a structure is formed in such a manner that a plurality of photosensitive layers are superposed on a solid substrate and a multicolor filter is unnecessitated. CONSTITUTION: Photosensitive layers 3, 4 and 5 are superposed on the substrate 2. Photosensitive elements 26 and 27 are included in the layer 3, photosensitive elements 28 and 29 are included in the layer 4, and photosensitive elements 30 and 31 are included in the laver 5. The elements 26-31 are connected to one of MOS elements. The upper layer 5 detects and absorbs blue color light, the center layer 4 detects and absorb at least green color light, and the bottom layer 3 detects at least red color light and absorbs all colors. By manufacturing the layers 4 and 5 so in such a way that they can detect and absorb rays of light, these layers serve both as sensors and filters. Accordingly, they can detect the rays of light of different colors, and a multicolor filter, which is to be arranged in a plurality of rows, is unnecessitated.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

7245-5C

昭58—103165

(1) Int. Cl.³
H 01 L 27/14
G 02 B 5/20
H 01 L 31/08

H 04 N

7370—2H 7021—5F 毯公開 昭和58年(1983)6月20日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 10 頁)

→ 3 層 4 階構造の固体カラー撮像デバイス

②特 願 昭57—181482

9/04

20出 願 昭57(1982)10月18日

優先権主張 @1981年12月15日 @米国(US)

③)330928

⑫発 明 者 田部井雅利

アメリカ合衆国カルフオルニア 94087サニーベイル・ランバー グ・ドライブ530

⑩出 願 人 富士写真フィルム株式会社 南足柄市中沼210番地

個代 理 人 弁理士 佐々木清隆 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

3層4階構造の固体カラー撮像デバイス

2. 特許請求の範囲

(1) 3組に配置された観気スイツチング業子 の配列より成る固体の基板、酸基板の上に配置さ れた第1の絶縁材料の層、該第1の絶縁材料の上 に重ねられた第1の感光層、該第1の感光層の上 に配置された第2の絶縁材料の層、該第2の絶縁 材料の層の上に重ねられた第2の感光小層、該第 2の感光小層の上に配置された第3の絶縁材料の 層、および酸第3の絶縁材料の層の上に重ねられ た第3の感光層より成り、前記第1の感光層は上 部の透明な選帳小層、背部のモザイク状態種小層、 および前記の上部の小層と前記の背部の小層の間 に配置された光導電小層より成り、前記背部のモ ザイタ状態後小層は前記蓋板の前記電気スイッチ ング案子に対応する各部分の配列に分割され、前 記背部のモザイク状態極小層の各分割された部分 は前記基板の前記る組の観気スイッチング緊子の

うちの1個に電気的に接続され、前記第2の感光 小層は上部の透明な電極小層、背部のモザイク状 邕極小層、および前記の上部の小層と前記の背部 。の小層の間に配置された光導電小層より成り、こ の背部のモザイク状態極小層は崩記第1の感光層 の前記部分に垂直方向に対応する部分の配列に分 割され、この背部のモザイク状電極小層の各部分 は前記基板の前記る組の電気スイツチング素子の うちの1個に電気的に接続され、前記第3の感光 層は上部の透明な低極小層、背部のモザイク状盤 極小層、および前配の上部の小層と前記の背部の - 小層の間に配置された光導電小層より成り、この 背部のモザイク状小層は前記第2の酸光小層の前 配部分に垂直方向に対応する部分の配列に分割さ れ、前記背部のモザイク状小層の各部分は前記基 板の前配る組の電気スイツチング業子のうちの1 | 幽に電気的に接続され、前記第1の感光層と前記 第2の膨光小層と前記第3の膨光層は可視波長ス ペクトルの互いに異なる範囲に対して敏感であつ てこれらの範囲を吸収し、それによつて前記の3

つの感光層からの電気信号が3つの異なる色範囲 の光強度を設わすことを特徴とする固体カラー撮 像デバイス。

(2)3組に配置された多数の電気スイツチン グ案子より成る固体基板、および設固体基板の上 に相互に重ねられて垂直方向に配置されたるつの 感光層より成り、該感光層の各々は上部の透明な 電極小層、背部のモザイク状電極小層、および前 記の上部の小層と前記の背部の小層の間に配置さ れた光導電小層より成り、前配背部のモザイク状 小層は各部分の配列に分割され、前記3つの感光 層の各々の上に垂直方向に配置された背部のモザ イタ状小層の各部分が前記3組に配置された前記 恒気スイッチング素子の1個に接続されて画案の 多数組の配列を形成するように前記るつの感光層 の各々の背部のモザイク状小層の各部分は前記電 気スイッチング業子の対応する1つの業子に電気 的に接続され、前記3つの感光層は可視波長スペ **クトルの互いに異なる範囲に対して敏感であつて** これらの範囲を吸収し、それによつて前記感光層

ベクトルの赤領域には敏感でないが少なくとも緑の領域の光に敏感でこの光を吸収する中央層、および前記固体の基板に最も近くて可視波長スペクトルの少なくとも赤の領域の光に敏感な最も内側の層より成ることを特徴とする特許請求の範囲第2項に記載の固体カラー操像デバイス。

- (6) 前記基板に配置された前記電気スイフチング案子が当08デバイスであることを特徴とする特許波の範囲第1項または第2項に記載の固体カラー操像デバイス。
- - (8) 電荷スイツチング業子のマトリツクスよ

の各々が受け取つた電気信号が3つの異なる色範 囲の光強度を表わすことを特徴とする固体カラー 機像デバイス。

- (3) 前配図体の基板に向かう方向に順に並ん だ各層がこの方向に向かつて光スペクトルのより 広い帯域を吸収する層を生ずる波長対吸収特性を 有するように配置され製造されたことを特徴とす る特許請求の範囲第1項または第2項に記載の頃 体カラー操像デベイス。
- (4) 前記第3の感光層が可視波長スペクトルの青の領域の光に敏感でこの光を吸収し、前記第2の感光小層が可視波長スペクトルの赤の領域の光には敏感ではないが少なくとも緑の領域の光には敏感でこの光を吸収し、前記第1の感光層が可視波長スペクトルの少なくとも赤の領域の光に敏感であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の固体カラー操像デベイス。
- (5) 前記3つの感光層が前記固体の基板から 最も遠くて可視波長スペクトルの脊領域の光に敏 感でこの光を吸収する最も外側の層。可視波長ス

り成る半導体スイツチング・マトリツクス、可視 スペタトルの比較的低い帯域の光に応答して吸収 する複数個の第1の光導電体、少なくとも該第1 の光導電体より高い帯域の光に応答して吸収する 後数個の第2の光導電体、および少なくとも該第 2 の光導電体より高い帯域の光に応答して吸収す る複数個の第3の光導館体より成り、前記第1の 光導電体はこれらに当たり前記第1の光導電体が 敏感な光の強度を表わす電気信号を前記電荷スイ **フチング案子に送るようそれぞれ第1の復数個の** 前記電荷スイッチング案子に電気的に接続され、 前記第2の光導電体はこれらに当たり前記第2の 光導電体が敏感な光の強度を表わす電気信号を前 配置荷スイツチング素子に送るようそれぞれ第2 の複数個の前記電荷スイッチング楽子に電気的に 接続され、前記第3の光導電体はこれらに当たり 前配第3の光導電体が緻感な光の強度を表わす電 复個母を前記電荷スイッチング素子に送るようそ れぞれ第3の複数個の前記電荷スイッチング案子 に電気的に接続され、前記第1と第2と第3の光 事能体は固体機像デバイスの3つの重ねられた層を構成し、これら3つの光導能体は前配固体カラー機像デバイスに当たる光が前配第1の光導に分かった。最初に当たり、これによつて吸収されなかった。 放長の光が前配第2の光導能体に当たり、これによって吸収されなかった波長の光が前配第3の光が前配第3の投資に重ねられ、それによって前能1と第3の複数個の電荷スインチング案子によつて切替えられる各個号がそれをひとする固体機像デバイス。

(9)前記第1と第2と第3の光導選体の各々が上部選極層と下部選極層を有する光導運層より成り、前記下部選極層は分割され、分割された各部分が前記の複数の光導選体の1つの光導選体を形成していることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載の固体操像デバイス。

3. 発明の詳細な説明

本発明は固体カラー操像デバイスに関し、さらに具体的には、固体基板の上に重ねた複数の感光

しながら、そのような配列に固有な解像度は配列 に置くことができる操像素子の個数で制限される だけでなく、配列内の各素子の一部分だけが微細 な解像度に寄与するのでさらに制限される。従つ てそのような複合的フィルターのカラー操像素子 の配列の空間解像度は特定の構造について最適化 されるが、同じ数の案子の単色接像配列ほどは高 くない。

英国特許第2,029,642号および特開昭55
-39404号、55-277772号、55-277772号、55-277773号、51-95720号で提案された別の構造は、スイッチング機能を果たすことができる情報転送デバイスまたは固体基板の上に感光素子が重ねられるように作られる。この基板はM08スイッチング素子または00D(電荷結合デバイス)スイッチング素子である。そのような素子は英国特許第2,029,642号に詳細に記載されており、その内容を参考として本明細書に記載する。そのような構造は、感光素子が情報転送デバイスと同じ高さに配置された通常の撮像デバ

層を利用して多色フィルターを不要とする固体カ ラー撮像デバイスに関する。

固体カラー操像デバイスの分野での十分に認識された目似は、極めて光に対して敏感であって製造コストが低いにもかかわらず鮮明な像を生ずる固体カラー操像デバイスを作ることである。この目標を目ざして多数の異なる種類の固体カラー操像デバイスが作られて来た。

そのような協像デバイスの一例において、配列にされた全色操像案子はこれらの配列の上に配置された色フィルターの複合的配列によつて色に対して選択的に感ずるようにされている。そのようなフィルター配列の極めて効率的な構造は、色の数妙な差異についての人間の視覚に基づく有用な情報の量を最大とする。このようなフィルター配列は例えば、1976年7月20日に発行されてイヤー(Bayer)氏に付与された米国特許第3,971,065号や1977年9月6日に発行されディロン(D1111on)氏に付与された米国特許4,047,203号に記載されている。しか

イスよりも感光面積が大きいことによつて潜在的に高い感度を有する。しかし、そのようなデベイスは多色フィルターを利用しなければならず、解像度の低下は前述の通常の固体操像デベイスに回数する。さらに、そのような構造を作るためには色フィルターを操像業子の上に特定のベターンターの整列と結合が困難となり、結果としてそのようなデバイスの製造が複雑で高価となる。

ビジョンで色アイルターを除去する技術はカトー氏らの米国特許第3,617,753号に記載されている。このビジョンは、光強度を表わす電気信号を書積する多数のpnダイオード上に基板を有する通常の半導体層を含む。ビデオ情報を取り出すために電子ピームがpnダイオードを走査する。pnダイオードに選する光が通過する半導体基板の摩さを聴食状にすることによつて、階段の大きでより異なる波長の光がpnダイオードに当たる。このようにして異なるグループのpnダイオードは異なる色の光を書積することができる。こ

れに代わって、px メイオードを要面から一様でない深さに形成することによって、実質的に基板の厚さを階段状にすることができる。別の実施例においては、電子ピーム走査の代わりに固体走査を利用することができる。そこでは接合デバイスといる事業に利用され、基板の受光の選択的なエッチングの結果として半導体基板の受光でなる。この説示された複世は関東ないの関示された複世は関東なは切除された。 形状によって平担でなく、光応答案子として光確によって平担でなく、光応答案子として光確になりによって光に表示される利点を有しない。

潜在的な解像度が同じ大きさの単色配列の解像 度に等しい固体カラー・イメージセンサー・アレイが開発された。そのようなイメージセンサー・アレイは、各チャンネルが半導体材料による光の 異なる吸収によつて異なるスペクトル応答を有するののチャンネル(例えば、3色ディスについては3つのチャンネルが重ねられる)を有する。(英国アのタイエア、ハンブシャー州、

は可能であることを示唆している。しかし、前述のようにそれを作ることが高価で複雑であることに加えて、使用する材料の本質的な限界によつてこのようなデバイスの色分解と選択度は低い。そのようなデバイスを作るのに使用する材料は、色選択感光楽子に加えて良好な単結晶特性を有しなければならない00Dチャンネルとして働く。

ハパント、ハネウエル (Hempshire、 Havant, Honeywell) のインダス トリアル・オプチューニテイズ社(Indust rial Opportunities Ltd.) から入手でき、「カラー応答00D姫像デパイス」 という波騒を付された1978年8月号172巻、 公開番号17240の研究公開音を参照のこと。) しかしながら、ろつのチャンネルを重ねる必要性 によつて、そのようなデバイスを製造するには極 めて複雑で高価な方法が必要である。000(電 荷鮨合デバイス)を利用すると、情報信号を選ぶ チャンネルを厳密な制限の下で注意深く作らなけ ればならないので、製造が複雑かつ高価なものと なる。基板上に単一チャンネルを作ることは可能 であるが、別のチャンネルをその上に重ねること は複雑で困難である。

的配の公開番号1724日に配載されたような デバイスは、重ねられた多チャンネルのカラー操 像デバイスとして働くことができる重ねられた多 数の異なるチャンネルをシリコン結晶に作ること

色複合フィルターを使用しなければならないため、 解像度になおある程度の限界がある。複数の重ね られたチャンネルのセンサー・アレイを有するデ パイスを利用することによつて、単色アレイの解 像度に等しい解像度を得ることが可能である。し かし、それぞれの上に3つのチャンネルを重ねる ためには、複雑で高価な製造技術を利用しなけれ ばならない。

本発明は相互の上と基板の上に重ねられる複数の感光層を利用して感度を増大させる。さらに本発明は、各感光層が異なる色の光を検出するので、多色複合フィルターを必要としない。本発明に基づくデバイスは同じ大きさの単色アレイの解像度と同じ解像度を有し、しかも簡単で適常の安価な技術で製造することができる。

本発明は、通常の真空蒸着技術やスペッタリン が技術のような簡単で安価な通常の技術を利用し て製造することができる固体カラー撮像デバイス を提供するものである。このデバイスは光に対し て極めて敏感であり、人間の目の特性を考慮して 超ましいほど高い解像度を有する像を作る。マトリックスにされた個々のカラー業子の光検出面積は、同じ大きさであるが光導電船と多色フィルターを1つづつ有する固体操像デバイスの面積の3倍まで増すことができる。像解像度もまた、同じ個数の業子を有する従来の単色固体操像デバイスの解像度に匹敵する。

することである。

本発明の前述の目的とそれ以外の目的および利点は、同一数字が全図を通じて同一部分を示し本明細帯の一部を成す添付図面を参照して下に詳細に記載した構造の細部と使用法を当業者が読めばわかるものである。

本発明の固体カラー操像デバイスの実施図を説明する前に、そのようなデバイスには変更を加えることができるので、本発明は図示の構成要素の特定の配列に限定されない、と理解すべきである。また、この明細書で使用する用類は特定の実施例を説明するためのものであつて限定的な意味で使用するものではない。

次に第1図を参照すると、基板の上に重ねられた感光楽子を有する形式の、従来の図体カラー操像デバイスが示されている。第1図は従来の図体カラー操像デバイスの分解斜視図である。基板2には感光層3が重ねられている。基板2は多数の2の8スイッチング楽子6,7,8,9,10,11を含む。第1図はそのような操像デバイスが

は、他の層から電気的に絶縁されていると共に、電気結鎖を介した点以外のすべての点で固体基板から電気的に絶縁されている。

本発明の主要な目的は、複数の感光層が上に重ねられた固体基板より成る固体カラー操像デバイスを提供することであり、各感光層はこれから受け取つた電荷を読み出すことができる基板に包包的に接続され、各版に並んだ感光層は順により広い着域の光に彼感でそれを吸収する。

本発明の別の目的は、多色フィルターを必要と することなく製造することができる固体カラー操 像デバイスを提供することである。

本発明のさらに別の目的は、光に対して極めて 敏感な固体カラー操像デバイスを提供することで ある。

本発明のさらに別の目的は、高い解像度で像を 生ずることができる固体カラー操像デバイスを提 供することである。

本発明のさらに別の目的は、簡単で安価に製造することができる固体カラー操像デバイスを提供

合むものの一部を示しているに過ぎない。実際に、 操像デバイスはMos素子を数千個合む。案子も、 7,8,9,10,11は、例えばそれぞれ赤、 緑、青、赤、緑の各光に関連して各種のスイ ッチンダ機能と転送機能のために利用される。案 子も一11の各々はソース端子12とドレイン婚 子13を含む。

感光層3は後述する3つの小層より成る。底の小層つまり底の背部のモザイク状電極つまり層3の最も内側の小層はすべて楽子6-11に電気的に接続されている。感光層3の上に重ねられているのは、それぞれ案子6,7,8,9,10,11に対応するフィルター案子14,15,16,17,18,19である。フィルター案子14-19は、単色光を除いてすべての光を透過させないようにするために利用される。従つて例えば、前述の案子6-11のスイフテング機能と転送機能に対応して、フィルター案子14は赤色光を除いてすべての光を透過させないようにするために使用され、フィルター案子15は緑色光を除いてすべての光

を透過させないようにし、フィルォー16は青色 光を除いてすべての光を透過させないようにする。

層3の内部での感光機能が基板2の内部でのスイッチング機能と転送機能から区別されるので、第1図に示しているデバイスは、感光機能がスイッチング機能、転送機能と同じレベルで実行され、る従来のデバイスよりもずつと光に対して敏感である。しかしながら、第1図に示しているデバイスはなおも多色フィルター素子14-19を使用することを必要とし、そのようなフィルター素子は特密な配置を必要とするので、このデバイスの製造は多少高価となる。フィルター素子14-19は、背部の電価によつてそれぞれ形成されている感光部分20,21,22,23,24,25に光が達する的に、光を選挙するのに利用される。

各当0 8 素子6-11、膨光部分20-25 およびフィルター14-19の組合せは、当業界で 画家というものを形成する。従つて、第1図に示されているデバイス部分は6個の画案を示している。本発明は多色フィルターを不要としながら、

上部の電極小層と光導電小層が穴を通した部分を 除いて連続的な層であるのが好ましいと理解され るべきである。底部のモザイク状電極小層は連続 的でなく、各感光楽子の境界を形成している。

来子26,28,30はそれぞれMOS素子10,6,9に接続されている。MOS案子10,6,9と感光素子26,28,30の組合せは、いわゆる1組の調素というものを構成している。第2図には2組の調素が示されている。MOS素子は第2図に1字形のパターンに配置されている。しかしながら、MOS素子は直線状のような任意の個数のパターンに配置することができ、様々な異なるやり方で背路電極に接続することができる。

次に、本発明の操像デバイスの縦断面平面図である第3図を診照して、層3,4,5を詳細に説明する。すでに指摘したように、各感光層3ー5は3つの小層より成る。層3は小層32,33,34を含む。層4は小層35,36,37を含み、層5は小層38,39,40を含む。層3は絶縁物層41によつて基板2から絶縁されている。層

6個の国業あるいは2組の国業と後述するものを 合む同じ大きさの基板2を利用するデバイスを製 造することができる。

次に第2図を参照すると、ここには本発明に基づくデパイスの分解斜視図が示されている。この操作デパイスは、× o s 素子 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 1 が上に配置された基板2を含む。感光層3 , 4 , 5 は基板2の上に重ねられている。層3 , 4 , 5 の各々は、第3図に関連してさらに詳細に説明する複数の小層より成る。第2図は第1図のように、数千の同じ部分から成る操像デパイスのほんの一部分を示しているのに過ぎない。

層3は感光素子26と27を含み、層4は感光素子28と29を含み、層5は感光素子30と31を含む。素子26-31の各々は基板2のM08素子の1つに接続されている。素子26.28,30は素子27,29,31のように互いの上に重ねられている。層3,4。5が感光素子28,29等より成ると配載すれば、本発明を理解することがより容易となるけれども、各層においては

3 は絶縁物層 4 2 によつて層 4 から絶縁され、層 4 は絶縁物層 4 3 によつて層 5 から絶縁されている。従つて、層 3 ー 5 の各々は互いに電気的に絶縁されていると共に、電気配線 4 4 , 4 5 , 4 6 を介した点を除いたすべての点で基板 2 から絶縁されている。

感光層 3 は上部の透明な超極小層 3 4 と底部のモザイク状の透明な電極小層 3 2 を含む。光導電物質の小層 3 3 は小層 3 2 と 3 4 の間に配置されている。層 4 と 5 は層 3 と同じ 構成要素を含む。しかし層 4 と 5 の内部のそれぞれの底部モザイを協力が適合して 5 と 3 6 は、層 3 の不透明なならればならない。層 3 2 とは異なつて透明でなければならない。層 5 に、層 3 4 5 の各々は、第5 - 5 0 図に酸感感でそれを吸収することができるように作られている。

第2および第3図に示しているようにデバイスを作ることによつて、彼合多色フイルターの配列を不要とすることが可能となる。さらに具体的に

配明すると、平兜明に書つくアハイへはお1日に示された米国特許第3.971.065号や米国特許第4.047.203号に開示されているようなフィルター・アレイ構造を必要としない。本発明に基づくデバイスは固体デバイスの上に複合(多色)カラーフィルターを必要としないので、本発明に基づくデバイスは比較的低コストで比較的簡単に製造することができる。

本発明に基づくデベイスは全くフイルターを必要とすることなく動作することができるが、最も外側の感光層5の上に重ねられた広帯域型フイルターを1つ利用することが可能である。そのようなフィルターは、4000Å以下または7700 Å以上の波長を有する光、すなわち、紫外光や赤外光、のように人間の目に見えない光を遮弊するように設計することができる。

次に第4図を参照すると、本発明に基づく機像 デバイスの斜視図を見ることができる。第4図に 示されているように、光は最も外側の層5の上面 に当たる。後に詳細に説明するように、光の一部

者に良く知られている。この減少した抵抗は、層 5の素子30に当たる青色光の強度を表わす(第 5。図参照)。さらに、第5。図の殴取曲線によ つて示されているように、層5は青色領域のみの 光を殴収する。層5を通過する光はスペクトルの 緑色部分と赤色部分を含むだけである。層5は 5000Åかそれ以下の波長を有するすべての光 を嵌収して強りの光が層4に建するようにする。 さらに、層5は5000Åかそれ以下の波長を有 する光に繊維である。

層4が応答する波長領域の光が層4に当たると、 感光小層36(第3図参照)の抵抗は菓子28 (第2図参照)で減少する。この抵抗の減少によって 前述のように健流が変化する。従つて、感光 素子28に当たる緑色光は № 0 8 葉子6に関連して 役出することができる。層4についての吸収曲 総によつて示されているように、層4はまた緑色 領域の光を吸収する。層4の内部の物質は実際に は青色と緑色の光を吸収しようとするが、背色光 は層5によつて吸収または遮弊されてしまつてい は 層 3 によって 区 収 とれ、 収 収 され なかった 元 は 層 4 に 当 たって さらに 光 が 吸 収 され、 残り の 光 は 層 3 に 当 たる。 層 3 の 背 部 電 極 小 層 3 る は 不 透 明 で あるので、 基 部 2 に は 光 が 当 た ら な い。

第5図を第5 a 一 5 。図と組合わせて参照して本発明の操像デベイスの動作を詳細に説明する。第5図は第3図に示しているものと同じデベイスの縦断面図であるが、小層を示していないなどのように簡略化して示している。第5 a . 5 b および5 c 図はそれぞれ、層5 , 4 および3 の内部で吸収され検出される光に関して波長対吸収と波長対光導電率の両方をプロットしたグラフである。

層5が応答する波長領域での光が層5に当たると、光導電小層36(第3図参照)の抵抗は特定の素子30(第2図参照)で減少する。この減少した抵抗は、基板2の内部でM05素子9と組合わせて電極小層40と38を利用することによつて電気的に検出して記録することができる。光の検出に関連して実行される電気抵抗の減少を記録する特定の方法は本発明の一部分ではなく、当業

第5 ●図に示されているように、暦 3 はすべての可視光を破収し、多少すべての可視光に敏感である。しかし暦 3 は、スペクトルの赤色部分の光に最も敏感である。すでに説明したように、暦 5 はすでに脊色光を破収し、暦 4 はすでに録色光を破収し、暦 4 はすでに録色光を改している。従つて、赤色光のみが層 3 に当たると、感光小層 3 3 (第 3 図参照)の抵抗は特定の素子 2 6 (第 2 図参照)で減少する。この抵抗の減少によつて電流は前述のように変化し、それによつて電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスにように変化し、それによって電気インベルスによる光の検出が可能となる。層 3 の背部電極小

32(第3図参照)は不透明であるので、基部2には全く光が当たらない。背部のモザイク状電極小層32は提像デベイスの各層のなかで唯一の不透明な小層である。他の小層はすべて、少なくとも次の小層に通そうとする被長の光に対して透明である。

前述のような特定の吸収性と光導電性を有する 脳 3 , 4 , 5 を利用することによつて、機像デベイスのどの特定の領域に当たる光も精密に検出すると共に、その領域に当たる光の波長、従つても、 を 選定することが可能である。 感光素子の各人に 当たる光の強度もまた、それの感光層の抵抗 の変化の程度によつて過定することができる。 数 4 , 5 は抵抗の小変動を測定することができる。 素子に当たるどの特定の波長の光の相対強度も 数 2 に関連して電子手段で検出し記録することが できる。

本明細書に開示したカラー操像デバイスを様々な異なる実施例で製造することができる。構造上

々の内部の物質に加えて絶縁層内の絶縁物質は特 定のやり方で製造しなければならない。

層41,42,43の内部の絶縁物質は、31 02,813 ¥4, ボリイミド, ボリアミド,光 硬化性樹脂またはその他の公知の有機重合体のよ うな多数の電気絶縁材から選択する。

最も上の感光層 5 は育色光に敏感であり、この層 5 は 0 d B、 2 n C d B、 3 n B e T e より成るグループから選択した物質で作る。 青色光と緑色光の両方に敏感でこれを吸収するが、 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 が で 3 c を 2 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 2 c な 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 3 c を 4 c を 5 c と 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5 c な 5

の幹細は示さないけれども、操像アレイは前述の 英国特許に示されているように製造することがで きる。ただし、3つの感光階と、各感光層の底部 電極を半導体基板上の¥08案子に接続するため の関口を殴けるための変更が必要である。

第2、3、4、5図に示し、第5。一5。図に 関連して説明した実施例は本発明の好遊な実施例 と考えられる。上部の層5は青色光を検出し吸収 し、中央の層4は少なくとも緑色光を検出し吸収 し、底の層3は少なくとも赤色光を検出しすべて の光を吸収する。光を検出し吸収することができ るように層4と5を製造することによつて、これ らの層はセンサーとフィルターの両方として働く。 従つて、異なる色の光を検出する能力は保たれながら、複合配列に配置しなければならない多色フィルターは不要となつた。

第5図に示され第5 = −5 。図に関連して説明 したデバイスは、異なる最終結果を得るために様 々に製造することができる。このように働くこと を意図したデバイスを製造するとき、感光層の各

利用する感光層の特定の研類をデバイスの使用 方法によって、デバイスの動作に異なる低圧を利 用することができる。さらに、望む特定の結果に よって感光層の各々に関連して異なる低圧を利用 することができる。

本発明に基づく固体カラー撮像デベイスを、最も実用的で好ましい実施例と考えられるもので説明して来た。特定の材料、特定の用語および特定の被長や色の光に対する感光層の特定の感度に関する背及は、好適な実施例を開示するために行なったのに過ぎない。また、本発明の範囲内でそのような実施例に修正を加えることができるし、実施例を読んだとき当業者に思い浮ぶ変更を加えることもできる、と認識される。

4.図面の簡単な説明

第1図は基板の上に重ねられた光導質層を示す 従来の固体カラー操像デバイスの分解斜視図、

第2図は3層4階構造を示す本発明の固体カラー機像デバイスの分解斜視図、

第3図は本発明の固体カラー接像デバイスの統

三 四 四 5

第4図は本発明の固体カラー操像デバイスの概略斜視図、

第5図は本発明の固体カラー操像デバイスの様 新面図、

第5 m, 5 m および5 m 図はそれぞれ本発明の 固体カラー操像デバイスの最も外側の層と中央の 層と最も内側の層の内部で吸収され検出される光 に関して波長対吸収と波長対光導電率をプロット したグラフである。

2 - 基 板

3,4,5-感光層

6,7,8,9,10,11-MOSスイッチング案子

26.27,28,29,3,0,31…感光案子

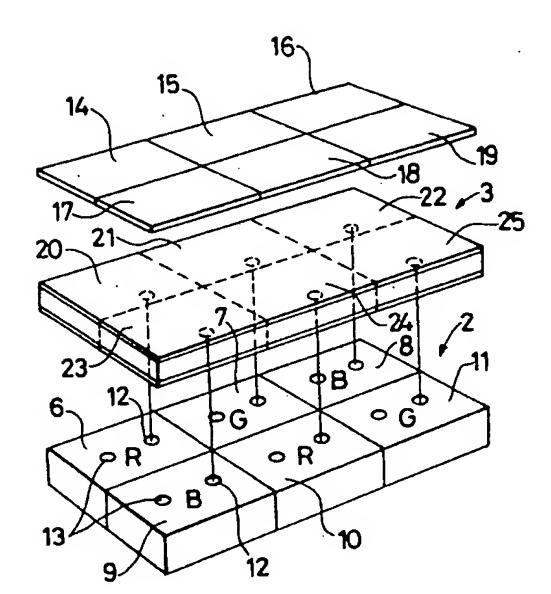
32, 33, 34, 35, 36

37, 38, 39, 40

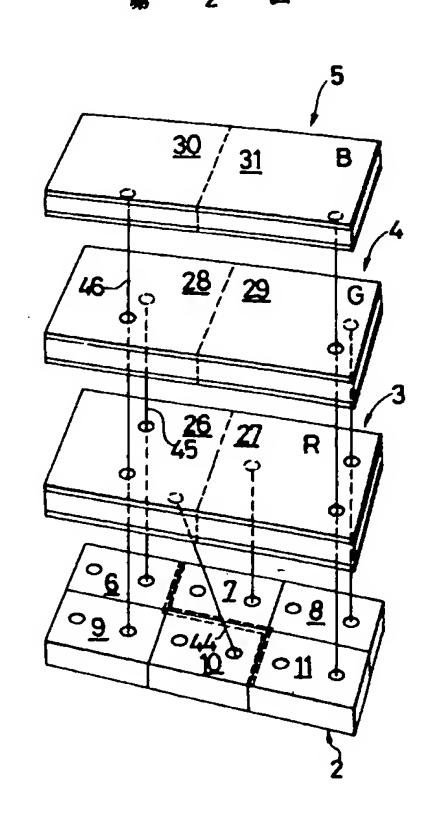
41, 42, 43 ·· 絶緣物質

44,45,46. 電気配線

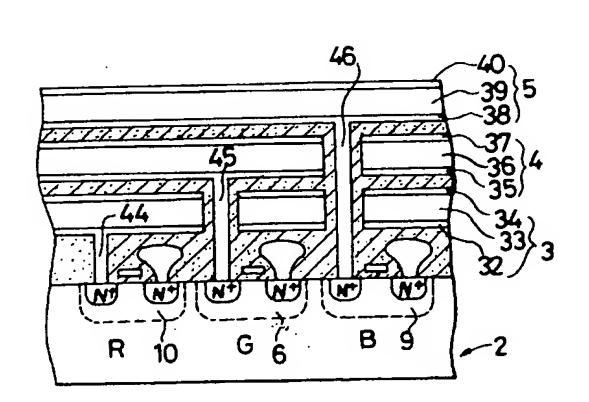
代理人弁理士(8107)佐々木清隆 (ほか3名)

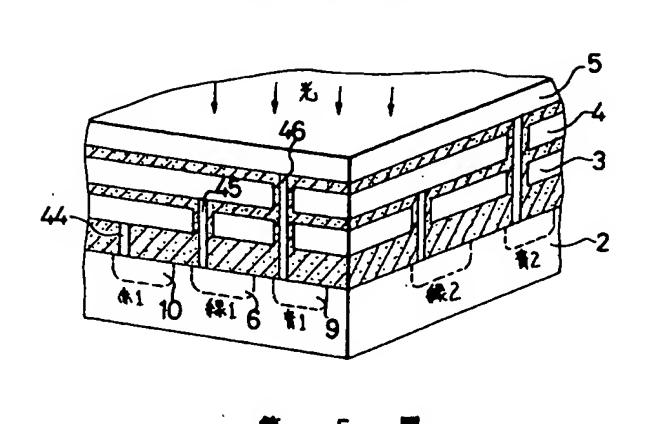


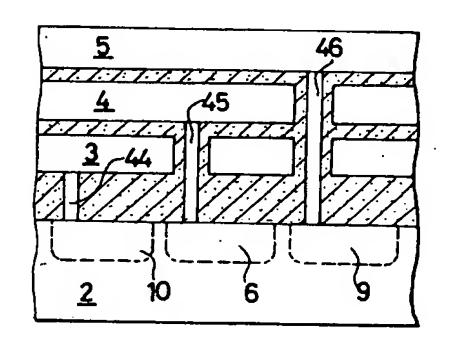
4 2 **3**

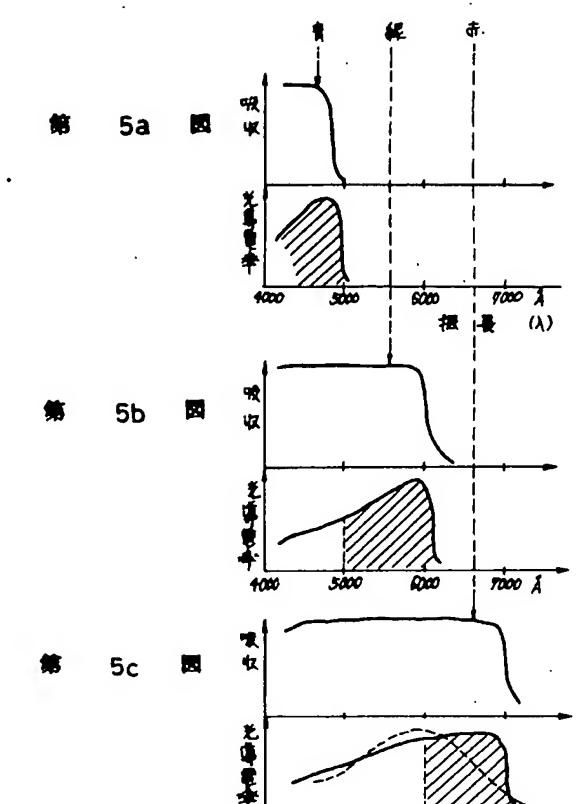


第 3 図









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

□ OTHER: _____